

배경연

배경연은 [공과대학 유기나노공학과](#) 석사과정 학생이다.

수상

- 2024 한국고분자학회 춘계학술대회 포스터 발표부문 장려상

교내 매체

- <뉴스H> 2024.04.30 [위정재 교수 연구팀, 한국고분자학회 우수 논문 발표상 수상](#)